◎『塗布』『印刷』『乾燥』に関して、100名を超える執筆者が解説! 今までにないボリューム! プロセス設計の際にお使いください!

> 新刊書籍 2013年8月発刊予定

~ 内部現象のメカニズムを理解し、プロセスを最適化 ~

●発刊予定 : 2013年8月末日 • ●体 裁 : A4判 約800頁 ●定 価:99,750円(税込)

条件設定、プロセス改善の設計指針、考え方を解説!



ムラなく塗布する!

- ◎ 塗布、乾燥機の種類と選定と設計技術
- ◎ 薄く、均一に塗るためのテクニックとコツ
- ◎ 液、粒子の調整と凝集対策
- ◎ 塗布、乾燥における粘度変化挙動とその評価
- ◎ 粒子の自己配列技術と応用事例



乾燥速度と品質を両立!

- ◎ 品質への影響因子とその制御技術
- ◎ 乾燥に伴い、内部では何が起きているのか?
- ◎ 速度向上、高効率化とレベリング性を両立する
- ◎ 水分の移動や蒸発量の把握する手法は?
- ◎ 乾燥のパターン形成とそのメカニズム

執筆者(敬称略)

http://www.gijutu.co.jp/doc/b 1727.htm 詳細はこちらをご覧ください

	$\overline{}$	•					
アイ・エイチ・アイ・フォイトへ゜ーハ゜ーテクノロシ・一(株)	石塚 克己	(株)タクミナ	衣川 盛久	大阪大学	山本 剛宏	大阪市立工業研究所	中許 昌美
元·東邦大学	市村 國宏	高砂熱学工業(株)	稲葉 仁	大阪市立工業研究所	山本 真理	DICグラフィックス(株)	中村 真
日本ペイント(株)	上田 隆宣	王子製紙(株)	永田 紳一	JNC(株)	山廣 幹夫	中村サブラヒ・テクノロジスト事務所	中村 博昭
共栄社化学(株)	衣川 雅之	名古屋市立大学	奥薗 透	テクノスマート(株)	市川 太空美	慶應義塾大学	朝倉 浩一
千葉大学	大坪 泰文	アンシス・ジャパン(株)	横山 卓也	エーピーエス・リサーチ	若林 一民	楠本化成(株)	長沼 桂
東レエンジニアリング(株)	尾崎 文美	(株)池貝	横田 新一郎	プライミクス(株)	春藤 晃人	(株)ノリタケエンジニアリング	鳥本 幹雄
東北大学	金森 義明	島根大学	横田 正幸	日立プラントテクノロジー(株)	小西 俊一	東京都立産業技術研究センター	殿谷 保雄
東洋大学	川瀬 義矩	富山大学	岡田 裕之	金沢工業大学	小川 俊夫	元 日本ペイント(株)	田中 雅美
岩崎電気(株)	木下 忍	富山大学	中 茂樹	芝浦工業大学	小野 直樹	(株)KRI	田淵 穣
小林分散技研	小林 敏勝	長岡技術科学大学	河合 晃	鳥取大学	松岡 広成	NTN(株)	内山 元広
横河電機(株)	仁神 鉄人	TPR熱学(株)	樫本 尊久	(株)日立製作所	松沼 悟	南保技術研究所	南保 幸男
宇都宮大学	佐藤 正秀	リソテックジャパン(株)	関口 淳	京都大学	松本 孝芳	積水化学工業(株)	日野 守
神戸大学	鈴木 洋	名古屋工業大学	岩田 修一	こだま印刷(株)	照井 義行	大阪大学	能木 雅也
三菱重工印刷紙工機械(株)	竹本 衆一	富山大学	吉田 正道	九州大学	深井 潤	成蹊大学	馬場 茂
職業能力開発総合大学校	坪田 実	凸版印刷(株)	吉田 史志	(独)産業技術総合研究所	真部 高明	大阪市立工業研究所	柏木 行康
横浜国立大学	徳村 雅弘	元·東機産業(株)	宮本 勲	浜松ホトニクス(株)	杉本 晴彦	白井コンサルティングオフィス	白井 達郎
倉敷紡績(株)	成田裕	(株)アントンパール・ジャパン	宮本 圭介	大阪大学	菅沼 克昭	鳥取大学	福井 茂寿
プロマティック(株)	福島 和宏	名古屋短期大学	鏡 裕行	技術コンサルタント	星埜 由典	丸東産業(株)	平山 正廣
FIA	福山 紅陽	中外炉工業(株)	近藤 尚城	ダイプラ・ウィンテス(株)	西山 逸雄	平田技術士事務所	平田 政司
兵神装備(株)	宮崎 康則	パリ第7大学	梶谷忠志	西野技術士事務所	西野 敦	長岡技術科学大学	木村 宗弘
3DPowers,inc.	村野 俊次	大阪大学	菰田 夏樹	(株)ケンシュー	倉地 育夫	東レ(株)	木村 将弘
名古屋大学	森 隆昌	あいち産業技術センター	行木 啓記	IJ-Dynamix	太田 徳也	英弘精機(株)	矢崎 利昭
(株)東洋ユニオン	森 貴幸	ササキテック(株)	佐々木 完	大阪府立大学	大久保 雅章	静岡大学	立元 雄治
(独)産業技術総合研究所	山口 巌	宇都宮大学	佐藤 正秀	コロイド組織化研究所	大久保 恒夫	神奈川大学	原村嘉彦
メッツォペーパージャパン(株)	山崎 秀彦	(株)エスピー・ソリューション	佐野 康	山口大学	大佐々 邦久	パリ第7大学	梶谷忠志
MPM数値解析センター(株)	安原 賢	名古屋大学	坂本 渉	AZエレクトロニックマテリアルス・マニュファクチャリンク・(株)	谷口 克人	関西大学 *	山本 恭史
名古屋大学	伊藤 伸太郎	早稲田大学	山崎 義弘	元 東洋インキ製造	地畑 健吉		

<申込要領>

- 本書籍は一般書店では取り扱いをいたしておりません。
- 紀申込書に必要事項をご記入の上, 郵送又はFAXにてお送りください。 ホームページからも申込みできます。 http://www.gijutu.co.jp/
- 書籍が発刊され次第、書籍・請求書をご送付いたします。
- 支払方法
- 街振込または現金書留にてお願いいたします。
- ■郵便振替はございません。 振込手数料はご負担ください。
- 銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
- ●お申込・お問い合わせ先

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル8F



TECHNICAL INFORMATION INSTITUTE CO.,LTD.

(申込専用)

「塗布膜乾燥」書籍申込書(No.1727)®

定 価 99, 750円(税込)

申込冊数 冊

会社名	
所属	
氏名(フリガナ)	E-mail
住所	₹
TEL	FAX
今後ご希望	しない案内方法に×印をしてください (現在案内が届いている方も再度ご指示ください) [郵送(宅配便)・FAX・e-mail]

ご記入いただいた個人情報は、商品の受付・商品発送・アフターサービスのために利用いたします。今後の案内ご希望の方には、その目的でも使用いたします。 今後のご案内のため「個人情報の 個人情報に関するお問合せ先:e-mail;privacy@gijutu.co.jp 取り扱いに関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を預託する場合があります。

第1章 塗布品質向上に向けた 第3章 塗工性,密着性向上に向けた 基材の表面処理技術 塗工液の粘度・ぬれ性とコントロール

第1節 "濡れ性"評価と考え方

- 1. 濡れ性
- 2. 表面張力評価法
- 2.1 デユヌイ法
- 2.2 ウイルヘルミー法・ 23 液滴重量法 2.4 表面張力による濡れ性評価の問題点
- 3. 濡れ性評価の新方法
- 3.1 音叉式物性試験機 * 3.2 評価例

第2節 塗エプロセス設計に向けたぬれ性の評価法

- 2. 表面張力
- 2.1 表面張力・
- 2.2 固体の表面張力
- 2.3 界面張力
- 3. 接触角と表面張力との関係
- 4. ぬれの評価技術
- 4.1接触角の評価方法 · 4.2表面張力の評価方法。各種フィルムに対する接着強度の測定結果

第3節 分散系のレオロジー特性と粘弾性測定のポイント

- 1. 分散系のレオロジー特性の特徴
- 2. 分散系の粘度
- 3. 長時間緩和
- 4. 粘弾性測定法とそのポイント
- 4.1 代表的な測定装置・ 4.2 定常流動測定 4.3 測定の注意点

第4節 レオロジーの基礎とチクソトロピー

- 1. レオロジーの基礎
- 2. 微粒子分散系の粘度(凝集を考慮しない場合)
- 3. チクソトロピー
- 4. 微粒子分散系の粘度(凝集・分散を伴う場合)
- 5. 粘度予測

第5節 塗布膜の流動

(チクソトロピー)メカニズムとその最適化

第6節 対流のメカニズムと

- 制御・安定化に向けた条件設定 1. 蒸発から乾燥までの協奏効果
- 2. 対流パターン -ベナールセルと寺田セル-
- 3. 対流パターン -マランゴニ対流-
- 4. 対流パターン 時間経過による協奏的な統合過程
- 5. 制御・安定化に向けた条件設定

第2章 塗工液の

バインダ一設計、微粒子分散技術

第1節 (ナノ)微粒子含有塗布液の液中分散・凝集メカニズム

- 1. (ナノ)微粒子分散系の分散安定化メカニズム 1.1 静電斥力 1.2 高分子吸着
- 2. 静電斥力で安定化されている系での凝集要因
- 2.1 表面電位の変化・ 2.2 電気二重層の圧縮 2.3 ヘテロ凝集
- 3. 高分子吸着で安定化されている系での凝集要因 3.1 高分子の溶解性の変化 3.2 高分子の脱着 3.3 後入れ高分子の橋架け吸着

第2節 微粒子の表面改質と分散安定化

- 1. 吸着法による表面改質と分散安定化
- 1.1 低分子型界面活性剤 1.2 高分子型湿潤分散剤
- 2. 反応法による表面改質と分散安定化

第3節 長期分散安定化のための表面処理のポイント 1. 分散の必要性

- 2. 機械的分散処理
- 3. ゾルゲル法
- 4. シランカップリング剤
- 5. シランカップリング剤を用いた表面化学修飾
- 5.1 加水分解触媒およびpH 5.2 処理温度 5
- 5.3 搅拌速度 処理時間 5.4 シランカップリング剤の種類および添加量
- 6. ナノコンポジットの作製

第4節 分散剤/レベリング剤の正しい使い方

- 1. 塗料・塗布時における欠陥現象と添加剤
- 2. 湿潤·分散剤
- 2.1 湿潤・分散剤の種類
- 2.2 湿潤・分散剤の作用と効果
- 2.3 分散剤の効果的な使い方
- 3. 平滑剤
- 3.1 レベリング剤(平滑剤)の種類 3.2 平滑剤の作用・
- 3.3 平滑剤の選択方法

第5節 用途に応じたバインダーの選び方と特徴

- 1. 硬い塗布膜
- 2. 電気的機能を有する涂布膜
- 3. 光学的機能を有する塗布膜
- 4. ゾルをミセルに用いて合成したラテックスバインダー 4.1 実験方法 • 4.2 結果と考察

3.2 ビーズミル

第6節 用途に応じた分散装置の選定と使い方

- 1. 分散装置の種類
- 2. 高速攪拌機
- 3. メディアミル 3.1 ボールミル
- 4.1 均質バルブ型
- 4. 高圧ホモジナイザー
- 4.2 チャンバー型(対抗衝突型)
- 5. 超音波ホモジナイザー 6. 薄膜旋回型高速攪拌機

第1節 大気圧プラズマによる表面改質技術

- 1. 大気圧プラズマの発生原理
- 2. 大気圧プラズマ装置の特徴
- 2.1 大気圧プラズマ装置の種類
- 2.2 従来技術に対する優位性
- 3. 大気圧プラズマの表面改質メカニズム
- 4. 大気圧プラズマによる密着改良
- 4.1 窒素/酸素プラズマによる密着改良 4.2 反応性モノマーを用いた密着改良

第2節 大気圧プラズマ処理について

- 1. 大気圧プラズマグラフト重合の原理
- 2. 大気圧プラズマグラフト重合装置
- 2.1 装置の概要
- 22 一種類の蒸気発生方法とプラズマ処理方法

第3節 UV・オゾンによる表面改質

- 1. 光化学の基礎
- 1.1 光(UV)とは・ 1.2 光化学反応とは
- 2. UV・オゾンによる表面改質の原理について
- 3. 表面改質用光源について
- 4. 表面改質用装置について
- 5. 処理効果事例
- 6. 新モニターについて

第4節 プライマー処理による密着性の向上

- 1. 金属表面のプライマー処理
- 1.1 金属表面の性質 1.2 金属表面処理の考え方
- 1.3 金属表面処理の実際
- 1.4 金属表面のプライマー処理
- 2. プラスチックの表面処理
- 2.1 プラスチック表面の洗浄
- 2.2 プラスチック表面の研磨(サンディング)
- 2.3 プラスチック表面の極性を変える。 2.4 プラスチック表面のプライマー処理

第5節 シランカップリング剤による密着性の向上

- 1. シランカップリング剤
- 2. シランカップリング剤と無機表面との界面反応
- 3. シランカップリング剤と有機表面との界面反応

第6節 火炎処理による表面改質

- 1. 歴史
- 2. 処理条件の影響
- 3. ポリエチレンの火炎処理
- 4. ポリ塩化ビニルの火炎処理
- 5. ケイ素化合物を添加した火炎処理 6. 火炎処理による官能基生成機構

第7節 HMDS処理による密着性の向上

- 1. HMDSの原理
- 2 HMDS処理効果の確認

第4章 各種印刷方式の

特徴・利点とポイント

第1節 高品質スクリーン印刷の基本とプロセスの構築手法 5. 平滑性

- 1. 高品質スクリーン印刷とは
- 2. 高品質スクリーン印刷プロセスの
- 三つの要素の適正化の考え方
- 3. 印刷パラメータの適正化手法 4 スクリーン版の適正化手法

第2節 スクリーン印刷技術の用途展開とその用いられ方

- 1. スクリーン印刷の8つの適用工法
- 2. エレクトロニクス分野での基板の種類別用途展開 3. プリンテッドエレクトロニクス分野での用途展開

第3節 スクリーン印刷の歩留り低下防止対策

- 1. 印刷均一性の確保の重要性 2. 印刷均一性・安定性を阻害する諸要因と対策

- 第4節 スクリーン印刷の利点と ・ プリンテッドエレクトロニクスへの応用 1. スクリーン印刷と他の印刷工法との比較 スクリーン印刷のプロセス技術としての優位性
- 3. スクリーン版の製造工程 4. プリンテッドエレクトロニクスでの応用例

第5節 スクリーン印刷の ペースト充填メカニズムと印刷品質の向上

- 1. 充填メカニズムの考察
- 1.1 充填メカニズムを類似現象から考える
- 1.2 ローリングメカニズムをベルトスキージで考える 1.3 ローリングメカニズムを流体で考える
- 1.4 ローリングメカニズムを鉋削り、旋盤切りくずで考える 1.5 スキージ角度と充填性について
- 1.6 スキージ角度と充填性;ペーストの接着と充填 1.7 充填メカニズムのまとめ、版離れへの展開 1.8 ペースト特性から見た充填メカニズムの
- まとめと版離れへの展開 1.9 ペースト特性から見た版離れメカニズム概念
- 2. 印刷品質向上対策
- 2.1 スキージ印刷の限界と加圧充填印刷の優位性について 2.2 印刷品質向上対策;印圧設定上の問題点について
- 2.3 印圧、充填、版離れ改善提案

第6節 オフセット印刷の特徴と利点

- 1. 印刷の原点は印刷機
- 2. 印刷機はアナログ(変動要素)
- 3. 印刷は生き物(変化、変動するもの)
- 4. 湿し水・水棒
- 5. 印刷環境と変動要素
- 6. 印刷機の変動要素(要因と対処)

第7節 オフセット印刷におけるインキ

- 1. オフセット印刷とインキ
- 2. 枚葉印刷とオフ輪印刷について
- 3. インキの組成について
- 3.1 顔料
- 3.1.1 有機顔料 3.1.2 無機顔料 3.1.3 カーボンブラック(C.I.Pigment Black7)
- 3.2 ビヒクル
- 3.2.1 樹脂 3.2.2 植物油 3.2.3 溶剤 3.3 助剤
- 3.3.1 ワックス・ 3.3.2 乾燥剤(枚葉インジ
- 3.3.3 裏移り防止剤(枚葉インキ) 4. オフセットインキの製法
- 5. インキの種類
- 5.1 プロセスインキ・ 5.2 特色インキ 5.3 カルトン用インキ
- 6. インキの乾燥について
- 6.1 枚葉インキ・ 6.2 オフ輪インキ
- 6.3 紫外線硬化型インキ(UVインキ) 6.4 新聞インキ 7. オフセットインキの安全性と環境対応

7.1 水洗浄性能を有するノンVOC枚葉水なしインキ

7.2 LED-UVインキ(発光ダイオードUVインキ)

- 第8節 オフセット印刷機における インプレス・デジタル品質管理技術
- 1. 印刷現場の課題に対する取組み
- 1.1 標準化の取組み
- 1.2 不良品を出さない仕組み導入
- 1.3 更に進め、品質保証をする
- 2. ISO12647-2について 2.1 ISO12647-2(オフセット印刷の標準色規格)とは
- 2.2 Japan Colorの動向 2.3 海外の動向
- 3. インライン検査装置やクローズドループの製品 4. センシング技術
- 4.1 CCDカメラ 4.2 スキャン式濃度計・分光計
- 4.3 全面計測式センサ(濃度計・分光計) 5. 色調制御技術
- 5.1 DIAMOND EYE-Sのシステム構成 5.2 DIAMOND EYE-Sのインライン自動色合せ機能

5.3 DIAMOND EYE-Sの品質検査機能

- 第9節 インクジェット印刷の特徴と利占
- 1. インクジェット方式別特徴 1.1 インクジェット方式の分類
- 1.2 プリントヘッドに要求される性能 1.3 ピエゾ各方式の特徴
- 2. インクジェット方式の特徴と利点
- 第10節 インクジェット用インクの課題 1. 顔料配合の必要性
- 2. 高分子分散剤 3. 分野の混色
- 4. 目詰まり・皮張り
- 6. 金属色 7. 工業用⇒導通

第5章 各種塗布方式の

- 特徴・利点とポイント
- 第1節 高精度用途におけるダイヘッドの選定, 塗工技術
- 金工機と求められる現状
- 2. ダイヘッドの先端形状 3. ダイヘッドの内部形状
- 4. ダイヘッドの選定, 塗工液とマニホールド
- 5. 粒子入り塗工液の塗工適正 6. ダイヘッドによる多層塗工

7. ダイヘッドによる薄膜塗工 8. ダイヘッドによる両面同時塗工

- 第2節 マルチレイヤカーテンコータ技術 1. OptiLayerマルチレイヤカーテンコータの構造と機能 1.2 空気の取り込み防止 1.1スライドダイ
 - 1.3 コーティングカラーの脱気
 - 1.4 クレータ発生の防止
- 1.5 ウェットエッジ塗工とドライエッジ塗工 1.6 コーティングカラーの供給システム 1.7 マルチレイヤカーテンコータで得られる品質
- 1.8 マルチレイヤカーテンコータから得られる利点 2. 実機での生産の例
- 2.1 感熱紙への適用 2.2 塗工板紙への適用
- 2.3 OptiLayerによる 既存抄紙機の典型的な改造レイアウト

第3節 テーブルコータによる高精度塗工・乾燥技術

- 1. テーブルコータの概要 2. スリットノズルコータの要素技術
- 2.1 テーブルとスリットノズル 2.2 スリットノズル 2.3 吐出ポンプ 2.4 ノズル初期化 2.5 制御技術 2.6 プロセス
- 3. 乾燥技術

- 第4節 テーブルコータの用途展開と使われ方
 - ーブルコータRの特長・基本仕様
- 2. テーブルコータRの概要
- 3. 装置の動作
- 4. スロットダイの塗工方式分類と塗工理論
- 5. テーブルコータR II (FLOLIA)

第5節 スピンコートによるナノ粒子の自己配列技術

- 3. 粒径制御

- 6.1 反射防止の原理 6.2 製作 • •

第6章 塗布プロセスでの

- 第1節 流体の老え方
- 1. レオロジー特性
- 2.1 支配方程式

- 2. 数值解析概要
- 3. 製品概要
- 39ソルバー

- 4.4 ダイコーター解析事例
- 4.4.2 2次元コーティング解析
- 3. 化学的表面処理による塗布膜基板のぬれ性制御

- 第4節 液体メニスカスの静的・動的特性について
- 2.1 フォースカーブ測定における

- 第2節 コーティングプロセスにおける熱流体解析の適用

- 3.2.1 ANSYS POLYFLOWの概要と適用事例
- 4. 涂丁設備解析事例
- 4.2 供給系解析事例

- 第3節 塗布膜のぬれ性、表面張力とその制御
- 2. 塗布液のぬれ性、表面張力の評価
- 5. チオール処理

3.2 振動応答測定の実験結果

- 3.1 フォースカーブ測定の実験結果
- 2. 気液界面の表面自由エネルギーと分離圧

第7章 塗布トラブルの対策事例

- 2. 粘度測定
- 3.1 実験方法

- 2. 層数制御
- 4. 厚膜化
- 6. 応用例 ~SiO2ナノ微粒子をマスクに用いた
 - サブ波長反射防止構造の製作へ
 - - 諸現象メカニズム
- 2.2 境界条件とそれに関連する問題
- 3.1 プリ・プロセッサ

- 4.3 各種コーター解析事例
- 4.4.3 3次元コーティング解析
- 4.4.5 3次元間欠コーティング解析 4.4.6 フローティングドライヤー解析事例
- 4. シランカップリング剤処理
- 7. 前進接触角・後退接触角差の制御
- 1.1 フォースカーブ測定(静特性測定)の実験方法
- 2.2 振動応答測定の理論式
- 第5節 液体超薄膜の安定性・流動性解析について 1. 液体超薄膜を記述する方程式(長波方程式)
- 5. 段差形状からの液膜流動解析(極性の
- 3. スラリー特性評価の実例
 - 3.1.2 沈降試験

- 4.4.1 ダイコーターマニホールド内部流体解析

- 1.2 振動応答測定(動特性測定)の実験方法 2. 理論
- 3. 実験結果
- 4. 極性を有する液体超薄膜の流動特性解析

影響によるテラス形状の形成)

- 第1節 バインダー・粒子・添加剤が
- -リチウムイオン電池正極スラリー
- 3.1.3 流動性評価試験
- 3.3 スラリー評価結果から予測される粒子の分散・凝集状態

- 1. スピンコートによるSiO2ナノ微粒子の配列方法
- 5. SiO2ナノ微粒子をマスクに用いたシリコンのエッチング

 - 6.3 光学特件
- 2. 非ニュートン性が考慮された流動解析技術
- 1. 塗工設備概要と解析適用領域
 - 3.1.1 ANSYS Design Modeler 3.1.2 ANSYS Meshing
 - 3.2.2 ANSYS FLUENTの機能概要と適用事例 3.2.3 混相流モデル
- 4.1 攪拌解析事例
- 4.4.4 2次元レベリング解析
- 1. 臨界表面張力による塗布膜のぬれ性評価
- 6. チオール/シランカップリング剤複合膜
- 1. 実験装置
- 最大メニスカスカの理論式
- 3. 線形解析手法による極性液体表面の安定性解析
- 塗布適性へ及ぼす影響とその制御 1. 沈降静水圧法
- 3.1.1 スラリー調製
- 3.2 実験結果

第2節 最適な乾燥膜を得るためのレベリング剤、 (基材)湿潤剤、消泡剤の失敗しない選び方・使い方

- 1. レベリング剤(ハジキ防止剤)について 1.1 アルキル系レベリング剤(ハジキ防止剤)
- 1.2 フッ素、あるいは シリコーン系レベリング剤(ハジキ防止剤)
- 2. (基材)湿潤剤について 3. 消泡剤(ワキ防止剤)について

第3節 精密塗工における泡トラブルと脱泡・撹拌の技術

- 1. 精密塗工を取り巻く業界
- 2. 精密塗工における気泡混入の現状と課題
- 3. 脱泡における従来課題、問題点について
- 4. 各種の脱泡方式の例
- 4.1 真空減圧処理方式
- 4.2 サイクロン方式
- 4.3 気液分離膜方式
- 4.4 遊星式撹拌脱泡
- 5. インライン連続脱泡装置の原理
- 5.1 遠心力による気相・液相分離
- 5.2 インライン連続脱泡機の原理
- 6. インライン連続脱泡機の特長
- 7. インライン連続脱泡機の導入メリット

第4節 動的なぬれ現象のコンピューターによる予測 ~表面張力と接触角の温度依存性が液に及ぼす影響~

- 1. 計算手法
- 1.1 Front-tracking法の概要
- 1.2 界面張力の評価
- 1.3 温度マランゴニ効果の組込み
- 1.4 固体面における接触線移動の表現と
 - 濡れ性の温度依存性の表現
- 2. シミュレーション例
- 2.1 設定条件
- 2.2 結果
- 2.2.1 局所加熱による各駆動の流動状態
- 2.2.2 簡易モデルによる駆動予測式と駆動様式マップ

第5節 ダイコーティングの流動解析と塗布最適設計

- 1. 塗布流動解析の目的
- 1.1 実験による塗布ビード観察の難しさ
- 1.2 塗布ビード解析で得られる情報
- 1.3 塗布流動解析による科学的・効率的な最適設計
- 2. 塗布流動解析方法の現状
- 2.1 途布解析の分類
- 2.2 自由表面計算手法の種類
- 2.3 市販解析ソフトの種類
- 2.4 解析ハード(コンピュータ)
- 2.5 解析仕様の決定 2.6 解析メッシュ牛成
- 2.7 境界条件・計算パラメータ等の設定
- 2.8 解析結果の評価
- 2.9 現実と解析結果の比較・反映
- 3. スロット塗布解析事例の紹介
- 3.1 3次元解析によるCoating Window
- 3.2 2次元詳細解析による空気同伴臨界速度
- 4. 今後の展望
 - 4.1 空気同伴の基礎研究
 - 4.2 構造連成解析
 - 4.3 粒子举動連成解析

第6節 ダイコーティングにおける流動解析について

- 1. ダイコーティングにおける流動解析の意義
- 2. ダイ内流動3次元解析によるダイ設計
- 3. 塗布ビード解析による塗布条件決定
- 4. 液滴乾燥解析による平坦化条件決定

第7節 Tダイ設計のための流動解析

- 1. 池貝のTダイ設計製作のための工程
- 2. Tダイ設計のための流動解析
- 3. Tダイの2.5D流動解析
- 4. Tダイマニホールドの3次元流動解析
- 5. Tダイのシミュレーションによる効果

第8節 微粒子濃厚分散系の コーティング流れメカニズムの数値解析

- 1. 基礎方程式
- 2. 問題設定
- 3. 数值計算方法
- 4. 計算結果

第9節 固体基板上に塗布された 液体薄膜のナノレオロジー計測

- 、ッド・ディスクインタフェースとナノレオロジー
- 2. ファイバーウォブリング法(FWM)のコンセプトと特徴
- 3. ファイバーウォブリング法による動的粘弾性測定
- 3.1 測定方法と装置構成
- 3.2 測定例:ナノ隙間に閉じこめられた
 - フッ素系液体潤滑膜の粘弾性
 - 3.2.1 供試試料と実験条件
 - 3.2.2 測定結果と考察

第10節 スリットコーターを用いた

- 液晶分子配向技術の特徴と応用
- 1. スリットコーター法
- 2. 実験方法および結果
- 2.1 TN-LCDの電気光学応答
- 2.2 方位角アンカリングエネルギー

第11節 化学溶液法による

- コーティングと大面積化、厚膜化技術
- 1. 化学溶液法とは
- 2. 化学溶液法における塗布工程
- 3. 化学溶液法における塗布後の乾燥・焼成工程
- 4. 化学溶液法で作製したセラミックス薄膜の例

第12節 微細塗布技術と塗布品位の改善

- 1. 微細途布技術
- 2. 微細塗布装置の構造
- フラットパネル用カラーフィルタ修正への適用事例

第13節 塗膜における内部応力と測定技術

- 1. 内部応力の発生
- 内部応力の測定法
 たわみ測定法
- 2.2 TFD法(Thin Foil Deflection Method) による
 - 内部応力の評価
 - 2.2.1 TFD法の原理と試験方法 2.2.2 TFD法による測定例
- 2.2.3 TFD法による内部応力評価の問題点

■プロセス測定-

- 第14節 プロセスから見た塗工液のレオロジーおよび塗布性 1. せん断流動場におけるレオロジーと塗りやすさ 1.1 塗りやすさを評価するためのレオロジー測定
- 1.2 レオロジー的性質と塗りやすさの関係 2. 伸長流動場におけるレオロジーと塗りやすさ
- 2.1 伸長流動挙動の測定
- 2.2 伸長流動挙動と塗りやすさの関係

- 第15節 コーティング材料の ・ 粘度・粘弾性評価による塗工性評価 1. 粘弹性特性評価装置
- 2. 粘弾性測定による塗工性評価
- 2.1 塗料のタレ性、レベリング性の評価
- 2.2 コーティング材料の高速塗布に伴う 高せん断速度時のせん断粘度の評価

第16節 塗工工程における微量水分、塗工量の測定

- 1. 微量水分計の原理
- 1.1 装置構成 1.2 共振カーブと誘電損失率
- 2. 誘電率・誘電損失率
- 2.1 誘電率と分極 2.2 誘電損失率と誘電緩和 2.3 デバイ緩和とコールコールの円弧則
- 2.4 赤外線方式との比較
- 3. 微量水分計の測定例
- 3.1 オフライン測定・ 3.2 オンライン測定
- 4. 塗工量測定への応用
- 4.1 塗工量測定の考え方
- 4.2 溶剤系の塗工量測定例

第17節 生産ライン上における塗布膜厚の測定技術

- 1. オンライン厚さ測定・制御システム 2. オンライン厚さ計センサの種類
- 3. オンライン厚さ計による塗布膜厚測定
- 3.1 差分測定方式 3.2 直接測定方式(薄膜干渉方式)

第18節 スタティックミキサーによる

- 塗工液の精密調合・温度調整 1. スタティックミキサー
- 2.1 スタティックミキサーの構造
- 2.2 スタティックミキサーの特長 2.3 スタティックミキサー導入事例
- 2 SM熱交換器
- 2.1 SM熱交換器の構造 2.2 SM熱交換器の特長
- 2.3 SM熱交換器導入事例

第19節 精密薄膜塗工における 高精度高精密定量ポンプの種類と選定法

- 1. 高精密塗工における送液ポンプの重要性
- 2. 供給ポンプの種類
- 3. 送液ポンプの必要条件
- 3.1 吐出流のコントロール(定流量、高応答性)
- 3.2 移送流体への変質防止
- 3.3 粘性変化及び吐出圧力への対応
- 3.4 液性に対するポンプ材質の選定 4. 塗工精度に影響する微小圧力変動
- 4.1 試験方法 4.2 評価項目 4.3 吸込配管の重要性・ 4.4 試験結果

第20節 塗工液送液技術

- 1. 開発背景 2. ポンプの分類
- 2.1 回転式ポンプとその構造
- 2.2 往復動式容積ポンプとその構造

- 3. ダイヤフラムポンプの脈動防止
- 3.1 脈動波形
 - 3.1.1 1連式ポンプの脈動
 - 3.1.2 2連式ポンプの脈動 3.1.3 3連式ポンプの脈動
- 3.2 無脈動波形 3.3 特殊カムを用いた2連無脈動
- 3.4 2連無脈動波形

- 4. TPLポンプの特徴と構造
- 4.1 特徴 4.1.1 1カム水平対向2シリンダ機構
- 4.1.2 内輪接触ローラピン機構
- 4.1.3 ポンプ部1ブロック化・高剛性化 4.1.4 特殊安全弁の採用
- 4.2 ポンプ構造 4.3 ポンプ性能
 - 4.3.2 瞬間流量脈動率
- 4.3.1 ポンプ効率 4 4.3.3 ポンプ吐出再現精度
- 4.4 ポンプ仕様能力
- 4.5 メンテナンス性 4.5.1 作動油室両開き構造
- 4.5.2 ポンプをブロック化 4.5.3 新設計エア抜きバルブ
- 5. 吐出性能比較例
- 6. 代表的塗工液による性能比較 6.1 エポキシ系樹脂、ポリイミド、BTレジン等
- 6.2 PSA(粘·接着剤)
- 6.3 シリコーン系PSA
- 6.4 試験フロー
- 6.5 試験方法 6.5.1 試験ポンプ・ 6.5.2 吐出量可変方式 6.5.3 吐出量測定 • 6.5.4 ポンプ効率
- 6.5.5 脈動率測定 6.6 試験結果
- 6.6.1 ポンプ効率
- 6.6.2 圧力変化における
- 吐出量とポンプ効率および脈動率 6.6.3 ポンプ脈動率 6.7 脈動データの比較

3.1 装置調査 •

■クリーン化-

- 第21節 コーティングラインにおける「クリーン化対策」
- 1. クリーン化対策の現状 2. 対処療法的クリーン化対策の弊害
- 3. 計画的なクリーン化対策

4. 効果的な「クリーン化対策」の為に

3.2 問題分析

- 第22節 塗装・コーティング現場のゴミ・ブツ対策 1. 会社の痛みの「見える化」と共有化
- 2. 現場の「見える化」ツール
- 2.1 HIDライトによる「見える化」 2.2 グリーンレーザーシート光源
- 2.3 LEDライトによる「見える化」 2.4 ラベル用紙による「見える化」
- 2.5 粗粒子パーティクルセンサーによる「見える化」
- 3. 対策事例
- 3.1 原則1:塗装工程を囲う 3.2 原則2:ホコリを捕捉する
- 3.3 塗装工程の床面の状態

3.4 人からの発塵を止める

- 第23節 クリーンルーム利用上の留意点
- 1. フィルム製造工程に於けるクリーン化対応

2. 新設塗布工程のクリーン化実施検討例 3. スリッター装置のクリーン化対策

- 第24節 クリーンルーム内での静電気対策
- 1. CR内における帯電の実態
- 2. 気流帯電の正体、実態は微粒子や電界の仕業 3. 静電気対策はトータルエンジニアリング 4. 静電気障害防止対策の実施基本フロー
- 4.1 着目すべき指標は "帯電電位"ではなく"帯電電荷量"
- 4.2 静電気発生防止対策手順
- 5. 導体接触部材採用による帯電電荷量増加に注意 6. 加湿対策のポイント
- 7. 電荷供給による静電気対策 第25節 塗布工程における静電気対策 1. イオナイザーによる除電
- 1.1 イオナイザーの原理
- 1.1.1 イオンの生成方式
- 1.1.2 イオン生成各方式の原理 1.1.3 コロナ放電式イオナイザー使用上の留意点
- 1.2 コロナ放電式イオナイザーの種類
- 1.2.1 イオン発生方式別分類 1.3 イオナイザーの保守管理 1.3.1 コロナ放電電極の清掃
- 1.3.2 コロナ放電電極の定期的交換 1.3.3 電極の清掃時及び交換時における注意
- 2. 加湿による除電 2.1 湿度環境コントロールシステム

1.3.4 イオナイザーの定期的な点検

- 2.2 加湿による除電が行われる分野
- 2.3 加湿による除電における注意点

- 第26節 グラビア印刷における静電気現象と対策のポイント 1. 帯電基礎
- 1.1 接触帯電 1.3 除電器による帯電

2.1 面内分布 •

2.3 表層帯電

3. 静電グラビア

3.1 構成 •

- 2.2 表裏分布
- 3.2 注意点
- 4. 溶剤蒸気の引火

第8章 各種乾燥プロセス技術と

第1節 乾燥装置の選び方・組み合わせ方

- 1. 乾燥方式とその特徴
- 1.4 マイクロ波乾燥
- 1.5 バインダーマイグレーション
- 2. 気流乾燥装置の種類と特徴
- 2.1 静止気体中のウェブの走行
- 2.3 高気流速度での乾燥
- 2.4 境膜伝熱係数
- 2.6 フローティング支持
- 3.1 熱移動と物質移動の基本メカニズム 3.2 典型的な乾燥プロファイル

3.3 乾燥システム例

- **第2節 回転乾燥技術** 1. ロータリードライヤーの特徴
- 第3節 遠赤外線乾燥技術
- 1. 遠赤外線乾燥の特徴 1.1 遠赤外線乾燥の本質的特徴
- 2.遠赤外線の特性 2.1 吸収性••
- 2.3 反射特性 2.4 昇温特性
- 3. 遠赤外線乾燥の用途 3.1 塗装乾燥 •
- 3.3 プナスチック塗装乾燥・3.4 水溶性塗料感乾燥 3.5 粉体塗装乾燥 •
- 2. 減圧乾燥時の塗布液膜の乾燥の物理
- 3. 減圧乾燥装置
- 2. ラプラス力による塗膜の凝集

3. 液体メニスカス 4. 凍結乾燥

- 第6節 熱風乾燥技術
- 2. 熱風乾燥における対流伝熱による材料への熱の与え方
- 第7節 乾燥技術におけるドライヤの構造・配置と使い方のコツ 1. 乾燥とは
- 3.1 高い乾燥能力を得るために
- 3.1.1 乾燥能力について
- 3.4.3 風速むら防止
- 3.6 清掃、点検が容易である

- 1. 赤外線ヒータ

- 2.2 直進性
- 2.6 内部浸透性
- 3.2 金属塗装乾燥
- 第4節 減圧乾燥技術
- 第5節 超臨界乾燥
- 5. 超臨界乾燥
- 2. 紙に塗布された塗料の乾燥について
- 3.2 良好な乾燥効率を得るために
- 3.4.1 熱風風速を均一にする 3.4.2 熱風温度むらをなくす
- 3.5 ウエブの皺などを少なくする
- 2.1 遠赤外線印刷乾燥炉
- 2.2.3 近赤外線乾燥機(ハロゲンランプ)

- 3.6 木材塗装乾燥
- 1. 加熱乾燥

1. 熱風乾燥の特徴

- 3.3 被乾燥物が安定して搬送されるために
- 3.4.4 戻りエアの均一化
- 3.8 配置について 第8節 印刷・塗装乾燥工程における赤外線ヒータの応用
 - 1.1 ウルトラサーモ
 - 2.2 スタンド式塗装乾燥機
 - 2.2.2 水性塗料対応乾燥機(カーボンランプ+ファン)

- 4. 複合乾燥(輻射+対流)

- 1.2 剥離帯電

- 2. フィルム特有の帯電
- 4.1 最小着火エネルギー * 4.2 温度の影響

ラブル対策

- 1.1 気流乾燥 1.2 接触乾燥
- 1.3 赤外線乾燥 •
- 2.2 低、中気流速度での乾燥
- 2.5 ロールによるウェブの支持
- 3. 塗膜乾燥プロセスにおける乾燥装置の組み合わせ
- 2. 並流操作と向流操作における熱風と材料の温度分布
- 1.2 遠赤外線乾燥の電気的効果による特徴
- 2.5 照射距離と分布・
- 1. 減圧乾燥の原理

- 3. エアドライヤに求められる性能
- 3.4 ウエブ幅方向に均一に乾燥する
- 3.7 エアドライヤの構造について
- 1.2 クイックウルトラサーモ 2. 印刷・塗装乾燥工程における赤外線ヒータの応用
- 2.2.1 遠赤外線乾燥機(面状ヒータ)
- 3. 熱風乾燥から赤外線乾燥へ

第9節 樹脂を速硬化させるための UVランプ・周辺機材の使い方

- 1. 速硬化の考え方について
- 2. UVランプおよび反射板
- 3. 酸素阻害

第10節 UV/EB硬化、乾燥の原理とメカニズム

- 1. UV硬化の原理
- 2. 紫外線
- 2.1 EB(電子線)照射による改質のメカニズム 2.2 製品ラインアッフ

第11節 熱を利用/併用するUV硬化技術

- 1. ハイブリッド・デュアルUV硬化
- 2. デュアルUV硬化の考え方
- 3. 光ラジカル重合系からなるデュアルUV硬化
- 4. デュアル型としてのアニオンUV硬化 5. フロンタル重合とデュアルUV硬化

第9章 塗布膜の乾燥メカニズム

第1節 乾燥機構と過程最適化

- 1. 乾燥の3期間
- 2 境膜抵抗律速と内部抵抗律速
- 3. 単成分系均質溶液の乾燥モデルと支配方程式
- 4. 濃度分布と乾燥速度曲線の計算例
- 5. 強い乾燥と弱い乾燥

第2節 高分子溶液の蒸発・膜の形成メカニズム 1. 乾燥現象は複合現象である

- 1.1 気液平衡
- 1.2 表面張力
- 1.3 拡散
- 1.4 流れ
- 1.5 ゲル化・弾性
- 2. それらはどのように関係するのか 2.1 気液平衡と拡散:蒸発速度を決めるもの
- 2.1.1 簡単な例: 基板上の液膜
- 2.1.2 境界値の決定
- 2.2 拡散と流れ: "コーヒーのしみ"現象
- 2.3 表面張力と流れ
- 2.4 拡散とゲル化
- 2.5 蒸発速度と弾性

第3節 塗布膜の乾燥と粒子挙動のシミュレーション

- 1. 乾燥による界面の運動(液体のみの場合)
- 2. 乾燥による界面運動と粒子の集団運動との相互作用
- 3 界面凝集と米路状パターン
- 4. 乾燥時の粒子挙動シミュレーション

第4節 塗布膜乾燥のシミュレーションと最適化

- 1. 塗膜乾燥シミュレーションの種類
- 2. 最適化の検討
- 2.1 最適化の手段
- 2.2 各最適化手段の有効性の確認
- 2.2.1 乾燥ガスの高温化
- 2.2.2 乾燥ガスの風速アップ(境膜係数アップ)
- 2.2.3 乾燥ガス中の溶剤濃度コントロール
- 2.2.4 多段乾燥
- 2.2.5 その他関連情報
- 3. 目的毎の最適化手法
- 3.1 生産性向上
- 3.2 気泡生成の限界追及
- 3.3 不純物、残留不適切成分の除去
- 3.4 ポリマーと溶剤の相分離
- 3.5 皮膜形成(skinning)の防止の防止

第5節 液膜の蒸発速度と伝熱の影響

- 1. 熱流束分布・変化の測定方法
- 1.1 熱流束分布・変化測定の概要 1.2 熱伝導逆問題解決
- 13 熱流東分布・変動の推定精度
- 2. 液膜の蒸発に伴う熱流束分布とその変化
- 2.1 液膜形成の方法
- 2.2 伝熱面 2.3 計測系
- 2.4 測定結果
- 2.4.1 気泡成長速度
- 2.4.2 乾燥域拡大速度
- 2.4.3 三相界線付近の伝熱

第6節 塗料の乾燥過程にまつわるQ&A

- 1. 塗料から塗膜への変化
- 2. 溶剤の蒸発に関する基礎知識
- 3. 塗料の流動性のはなし-粘度に関する基礎知識-
- 4. 表面張力が関与する現象
- 5. 付着力の発生について

第10章 乾燥プロセスでのトラブル対策

第1節 塗工機・乾燥機からみた塗布液の 均一コーティング・乾燥技術とその評価

- 1. 塗工機と乾燥設備の選定
- 2. 途工機の分類

- 3. 塗工機で均一性を得るために
- 3.1 ウエブに対する要求
- 3.2 塗工機で均一性を向上させるには
- 3.3 塗料供給設備
- 4 乾燥機の分類
- 41 乾燥の種類
- 4.2 対流伝熱乾燥(エアードライヤ)の場合

第2節 乾燥欠陥の生成とスラリー特性の相関

- 1. 成形体の応力緩和速度の評価
- 2. 広力緩和試験結果

第3節 粒子分散系塗布膜での膜中微粒子の挙動と制御

- 1. 途布膜の乾燥メカニズム
- 1.1 乾燥を支配する要因
- 1.2 乾燥速度と乾燥限界
- 2. 膜中微粒子の挙動の評価
- 2.1 溶質成分の沈降、凝集挙動
- 2.2 拡散挙動
- 3. 粒子分散コーテイングでの流動特性の評価
- 3.1 動的粘弾性(DynamicViscoelastic Method)
- 3.2 チクソトロピーモデル 4. 溶媒適性の評価
- 4.1 乾燥工程での溶媒の挙動
- 4.2 残留溶媒の分布測定
- 5. 乾燥後の膜物性の評価
- 5.1 耐クラック、耐クレイズ性の評価 5.2 表面平滑性の定量評価
- 5.2.1 動的表面張力の測定
- 5.2.2 濡れ性変化の挙動
- 6. 膜中微粒子の分散状態を評価する
- 6.1 粒子集合状態の直接観察 6.2 乾燥膜内の微粒子挙動

第4節 温度差・濃度差のある液滴界面での 流れと粒子の挙動

- 1. 気液界面効果の理論的扱い
- 2. 基礎実験の事例紹介
- 2.1 液滴に生じるマランゴニ対流 2.2 気泡周りに生じるマランゴニ対流

第5節 塗布膜乾燥におけるムラ、表面凸凹トラブル対策 1. ドライヤーの設計

- 1. 塗布膜乾燥過程に発生するムラ
 - 表面凸凹トラブルの種類と原因,対策

第6節 レベリング性と乾燥速度の両立

- 1. 塗膜の形成
- 2. 乾燥プロセスにおけるエネルギー変化
- 3. 溶剤の拡散モデル
- 4. 熱処理による途膜の硬化 5. 減圧(真空)乾燥
- 6. スピン乾燥 7. 乾燥から

第7節 蒸発液滴の内部流動の可視化と数値シミュレーション

- 1. 内部流動の可視化
- 1.1 実験結果例 1.2 レイリー対流とマランゴニー対流
- 2. 数值解析
- 2.1 室温中における液滴
- 2.2 加熱平板上における液滴

第8節 液膜塗工における表面状態制御

- 1. 散逸構造と空間パターン形成
- 2. 液膜塗工における自発的な空間パターン形成

3. 液膜塗工におけるパターン形成の制御

- 第9節 高分子溶液の乾燥によるパターン化技術 1. マイクロパターン形成
- 2. ナノパターン形成

- 第10節 多成分系塗布液の乾燥機構 1. 多成分系途布液の特徴
- 2. 単一の溶媒および単一の溶質で成る

溶液の乾燥過程のモデル

- 3. 単一の溶媒および2種の溶質で成る
- 溶液の乾燥過程のモデル
- 2種の溶媒および単一の溶質で成る 溶液の乾燥過程のモデル
- 2種の溶媒および2種の溶質で成る 溶液の乾燥過程のモデル

第11節 さらに高品位な膜を作るためのテクニック

- 1 クラック
- 2. ポッピング
- 3. 表面硬化層
- 4. 環境応力亀裂(クレイズ) 5. ウォータマーク

第12節 高分子液滴乾燥過程の動的可視化、及び制御

- 1. 研究背景、及び問題点
- 2. 蛍光測定による液滴内高分子濃度場の動的可視化
- 3. 界面活性剤添加による薄膜形状のコントロール 3.1 実験手法
- 3.2 実験結果及び議論

第13節 ディジタルホログラフィーによる塗膜乾燥の評価

- 1. ディジタルホログラフィーで得られる

 - 再生像を用いた塗料乾燥の評価
- 2. 塗膜の乾燥評価実験
- 3. 乾燥過程の可視化
- 3.1 水性銀色塗料の乾燥評価
- 3.2 水性クリア塗料の乾燥評価

第14節 乾燥過程における粘弾性の測定とその評価法

- 1. レオメータを用いた直接測定 2. 剛体自由減衰振り子を用いた測定
- 3. 電場ピックアップ法を用いた測定

第15節 振動式摩擦試験による塗膜の乾燥過程の評価

- 1. 装置と摩擦測定の機構
- 2. 振動式スクラッチ試験における運動のシミュレーション
- 3. 実験結果および考察

第11章 塗布・乾燥プロセスの メンテナンスとスケールアップ

第1節 押出コーティング・ラミネーションの

- 装置・加工技術と品質管理・保証 1. 押出コーティング・ラミネーションの方式
- 1.1 巻き出し部 12アンカー部(AC部)
- 1.3 押出機 • 1.4 T-ダイ 1.5 貼合せ部 • 1.6 サンド軸
- 1.7 カッター部・ 1.9 その他主体装置
- 2. 押出用樹脂
- 3. 押出コーティング・ラミネーションの工程フォロー 4. 品質不具合と対処・解決方法

第2節 乾燥現象のシミュレーションと

1.8 巻取り部

その装置設計、スケールアップへの応用 1. 混合溶剤を使用した塗膜の乾燥のシミュレーション 2. 境膜伝熱係数の推算

第3節 溶媒/溶質に対するスケールアップの考え方 1. 液量が乾燥パターンに影響するのか?

2. 乾燥速度が乾燥パターンに影響するのか?

3. シミュレーションモデルの予測精度

- 第4節 うまく乾燥するためのコツ
- 1.1 乾燥工程におけるドライヤーの構造・配置とその使い方
- 1.2 乾燥プロセスのエネルギーバランスとマスバランス 1.3 乾燥装置設計で必要な
- 強制対流伝熱係数とその考え方 1.4 乾燥装置設計における
- 層流境界層モデルとルイスの法則について 1.5 様々な製品の乾燥技術に欠かせない
- 恒率乾燥と減率乾燥の取扱いについて 2. 乾燥条件・環境の最適化

3. 乾燥プロセスのコストダウンのコツ 第12章 塗布、乾燥プロセスの設計事例

- 製造プロセスと塗布、乾燥技術
- 1. 蓄電素子でのLiB電池とEDLC位置づけ
- 2. LiB電池、EDLCの基本構成と外観形状、電極構成
- 3. 各種電極材料と代表的な電極製造工程 4. 電極製造工程と遠赤外線乾燥工程

5. 大型素子での低抵抗電極の構成とその特性

- 1. スクリーン印刷による配線・電極形成 2. 各種ナノ粒子ペーストと配線・電極形成
- 2.1 銀ナノ粒子ペーストによる微細配線形成 2.2 イオンマイグレーション耐性を有するナノ粒子ペースト

2.3 ITOナノ粒子ペーストによる透明導電膜形成

- 1.1 導電性銀ペースト 1.2 印刷銀配線とマイクロストリップライン
- 1.3 銀ナノワイヤ印刷モノポールアンテナ
- 2. 実験結果と考察

第4節 超微粒子磁性体の開発と 磁気テープの塗布・乾燥技術

- 1. データストレージテープの構造
- 3. 磁性微粒子の微細化 4. データストレージテープの塗布・乾燥工程

5. 塗布工程の今後の課題 第5節 粘着剤における塗布装置と乾燥工程

- 1. 粘着製品の製造工程 2. 粘着剤の塗工工程
- 3.1 実用的主要コーター
- 3.1.1 トップフィード・リバースロールコーター
- 3.1.2 スロットダイコーター 3.1.3 コンマコーター
- 3.1.4 リバースグラビアコーター

- 3.2 粘着剤とコーター
- - 4.3 溶液とエマルジョンの乾燥

 - 4.5 付帯設備

- シルセスキオキサン含有高分子の精密合成
- 1.3 ラジカル重合を用いた

2. 塗布法を用いた高均一有機EL素子

- 第8節 リソグラフィーによる画像形成メカニズム

- 1. 粘度と固形分
- 3. 塗布特性の例、及び改善のポイント

- 1. 有機高分子バインダー添加
- 1.1 セラミックスラリーの調製 1.1.1 成形用有機添加剤
- 1.1.2 バインダー(結合剤)の選定と可塑剤との組み合わせ 1.2 セラミックススラリー塗布による グリーン成形体シート作製法 -テープキャスティング法-

- 2.1.2 乾燥時に発生する応力 2.1.3 乾燥時の収縮

3. グリーンシート中のバインダーの熱分解・燃焼過程

- 第11節 重合トナーの乾燥技術
- 2.1 凝集 分散
- 2.3 低含水率製品
- 3.2.1 旋回流型気流乾燥機 3.2.2 環状管気流乾燥機
- 3.3.1 逆円錐真空乾燥機

1.1 切刃 1.2 剥離現象

1. SAICASの原理

- 1.3.5 "みなしせん断強度

- 4.6 溶剤の回収と燃焼
- 1.1 パーフルオロアルキル基含有シルセスキオキサンの合成

 - パーフルオロアルキル基含有
- 集積化材料としての特性評価

第7節 インクジェット印刷による

- 自己整合有機EL素子と塗布による高均一性有機EL技術
- 1.2 有機EL用インクジェットインクに必要とされる条件

- 3. 微細パターン形成のためのアプローチ
- 第9節 スリット塗布方式における

第10節 セラミックシート成形・乾燥プロセスと乾燥後の

- 2. グリーンシート成形体の膜物性に
- 2.2 乾燥後の問題点とその解決策

2.3 乾燥の現状と今後の展望

- - 3. 重合トナーに用いられる乾燥方式
 - 3.3 真空乾燥

 - 1.3 切削現象

 - 1.3.6 プラスチックの引張特性と切削様式
 - 1.6.2 ポリウレタン系塗装膜の"切込み2次元切削"

- 1.2 リビングラジカル重合法を用いた
 - パーフルオロアルキル基含有
- シルセスキオキサン含有高分子の合成 1.4 パーフルオロアルキル基含有シルセスキオキサンの
- 2. 高耐久性ハードコートフィルムの開発

- 1.3 IJP法による自己整合隔壁有機ELデバイス

- フォトレジストへの要求特性
- 4. スリット塗布がフォトレジストの リソグラフィー特性に与える影響
 - セラミックスラリー塗布によるグリーンシート作製

- 2.2 重合トナー粒子同士の融着
- 3.1 流動層乾燥

3.3.2 二重円錐回転乾燥機(コニカルドライヤ) 3.4 乾燥機の多段使用

- 1.3.1 2次元切削における力のつりあい
- 1.6.1 PMMA樹脂の"切込み2次元切削"

- . インクジェット印刷による自己整合有機EL素子 1.1 IJP法による有機EL素子の構造例

1. リソグラフィー・プロセスの基本的な工程 2. 光源の変遷

- 2. ムラ発生のメカニズムと減圧乾燥の必要性
- 2.1.1 乾燥過程における各乾燥段階
- 2.2.2 バインダーの偏析現象
- 1. 重合トナーの製造法 2. 被乾燥物としての重合トナーの特性
 - 3.2 気流乾燥(フラッシュドライヤー)

第12節 SAICASによる塗膜・薄膜の機械的性質の測定

- 1.3.2 せん断角 φ 1.3.3 最小エネルギー説
- 1.4 SAICASデータの基本パターン
- 1.6.3 定荷重Sin波モード

- 1.6.5 ピール試験

- - 膜物性を考えたバインダー系の選定
- 2.1 乾燥過程
- 2.2.1 乾燥時の欠陥生成
- 3.1.1 循環流動層乾燥機 3.1.2 振動流動層乾燥機
- 1.3.4 平行2次元切削•切込み2次元切削
- 1.5 各種測定法 1.6 各種測定例
- 1.6.4 定深さSin波モード

- 大きな影響を及ぼす乾燥過程
- 第1節 二次電池、キャパシタの
- 第2節 プリンテッド・エレクトロニクスのための ナノ粒子ペーストとスクリーン印刷による配線・電極形成
- 第3節 銀ナノワイヤを印刷した高感度アンテナの開発 1. 実験方法
- 2. データストレージテープの高記録密度化
- 3. 粘着剤の塗布と装置

- 4.1 加熱方法
- 4. 粘着剤の乾燥と装置

 - 4.2 乾燥機
- 4.4 乾燥によるトラブル
- 第6節 高耐久性ハードコートフィルムの開発 1. 新規シルセスキオキサン誘導体の合成